LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN WAFER CLEANING PADA FABRIKASI IC (INTERGRATED CIRCUIT)

Oleh :

Miftahudin
NIM.10213060

Telah disetujui dan disahkan di Bandung sebagai Skripsi pada tanggal :

Bandung, 02 Maret 2018

Menyetujui,

a/n Pembimbing,

Ayub Subandi,S.Si,M.T.
NIP.4127.70.05.030

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Dr.Ir. Herman S. Soegoto, MBA.
NIP.4127.70.002

Ketua Program Studi Sistem Komputer

Dr.Wendi Zarman, M.Si
NIP.4127.70.05.010